

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 2 部門第 4 区分

【発行日】平成 25 年 3 月 21 日 (2013.3.21)

【公表番号】特表 2011-512277 (P2011-512277A)

【公表日】平成 23 年 4 月 21 日 (2011.4.21)

【年通号数】公開・登録公報 2011-016

【出願番号】特願 2010-546767 (P2010-546767)

【国際特許分類】

**B 4 1 J 2/44 (2006.01)**

**B 4 1 J 2/45 (2006.01)**

**B 4 1 J 2/455 (2006.01)**

**G 0 2 B 6/42 (2006.01)**

【F I】

B 4 1 J 3/21 L

G 0 2 B 6/42

【手続補正書】

【提出日】平成 24 年 2 月 1 日 (2012.2.1)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

光源と、

前記光源からの光を伝送する少なくとも一つの光ファイバと、

前記少なくとも一つの光ファイバを支持する機械アセンブリと、

前記少なくとも一つの光ファイバによって伝送された光を測定する検出器と、

前記光検出器によって検出された光のレベルに従って、前記光源から放射された光の強度を調整する制御装置と、

を含む光ファイバイメージング装置。

【請求項 2】

前記少なくとも一つの光ファイバのハウジング構造体と、

前記少なくとも一つの光ファイバと前記検出器とを連結する透明な平板と、

を含む、請求項 1 に記載の装置。

【請求項 3】

前記ハウジング構造体は V 溝型構造である、請求項 2 に記載の装置。